Patent Number:	JP59208756
Publication date:	1984-11-27
Inventor(s):	AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02
Applicant(s)::	SONY KK
Requested Patent:	<u> 1959208756</u>
Application	JP19830083188 19830512
Priority Number(s):	
IPC Classification:	H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48
EC Classification:	
Equivalents:	JP1760995C, JP4047977B
	Abstract
PURPOSE: To obtain a sem wherein the semiconductor substrate is selectively remcCONSTITUTION: Au plating of 35mum thickness. A sem 11i. The transfer-molding wi solution from the back surfaction from the back surfaction of the heat radiation soldered to a conductor patt an easy and simple method	PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method substrate in the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching. CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly an easy and simple method. Data supplied from the esp@cenet database - 12

19 日本国特許庁 (JP)

D 特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭59-208756

6)Int. Cl.3

識別記号

庁内整理番号 7357—5F 貸公開 昭和59年(1984)11月27日

H 01 L 23/12 21/56 23/48

7357—5 F 7738—5 F 7357—5 F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

②半導体装置のパッケージの製造方法

②特 頤 昭58-83188

❷出 願 昭58(1983)5月12日

仍発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

②発 明 者 小野鉄堆

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑦発 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

四代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

明 細 #

1. 强弱の名称

半導体供質のパッケージの製造方法

2. 毎許請求の駆伍

近択ニッナング町和な材料から成る芸板上に半 頃体製度を取取し、接飲用ワイヤを上配半端は 健に接続すると共にこの接便用ワイヤの外部製造 部を上記芸板の外部電価製装部位に接続し、次は で上記芸板上において上記半導体装置及び上記装 使用ワイヤを一件に関節モールドし、しかる後上 配売板をエッテングは全することを特徴とする半 場体値度のパッケージの製造方法。

3. 発明の経緯な政勢

監契上の和用分野

本発射は、半導体装置のパッケージの製造方法 に関する。

背景技術とその問題点

な水 、プリント 花板上の突張密度の高いパッケージとして、テップキャリアタイプのパンケージが知られてい る。このパッケージはリードレス

タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電板をブリント器 板の異体パタンに直接ハンダ付けして接続するこ とにより実数を行うものである。

このテンプキャリアタイプパッケージには、セクミンクタイプとブラステックタイプにあるあけっとではあった。というではペッケージ自体が高い、大力ではペッケージを接入と上記が作との間の無を提供したのでは、から、世界をはない。一方というのでは、から、地位がなった。という利点を有しているが、、単位が基く、また形状がパッケージが、単位があり、また形状がパッケージが、単位があり、また形状がパッケージが、単位があり、また形状がパッケージのの自動化に対していないという欠点を有している。

とのような 位来のブラステッタタイプのテップ キャリアタイプパッケージの報道を第1 図に示す。 とのパッケージ (I) は、 無 若 製の 電程 (2) が 予め 形成 されている ブリント 蓋 板 (3) 上に 単導体 保健を構成 するナップ(4)を歓迎し、ワイヤポンディング法により上記チップ(4)と上記な夜(2)の一路とそ Auの紐紙から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より散状のエポキン似脂を舊下させて硬化成形することによつて作る。

このパッケージ(I)において、チップ(4)は樹脂層(G)とブリント 差板(3)とによつて囲まれている。これらの樹脂圏(G)及びブリント 若板(3)の 熱極抗で大きいので、その動作時においてチップ(4)で大きないので、その動作時においてチップ(4)で大きない。即ち、このパッケージ(1)に対している。なせが悪いという久点を有している。ない動しくのは状のエポキン関節を話下することが難しくのな状のエポキン関節を話下することが難しくのないという欠点を有している。

一方、上述のテップキャリアタイプパッケージ とは異なるパッケージにテープキャリアタイプパ ッケージがある。このタイプのパンケージは従来 のチップキャリアタイプパンケージよりもさらに

ることができる。なお上記外部電極部は上記接続 用ウィヤ音体が強ねていてもよいし、上記機械用 ウイヤとは別に設けられかつ上記接続用ウィヤが 収載されているものでもよい。

以下不必明に係る半導体装置のパッケージの製造方法の支充例につき関節を参照しながら設明する。

据2 A 図~原2 D 図は木発明の第 1 英籍例による半部年後期のパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第 2 A 間から工程類に設明する。

まずな2人気において、はさ35(μ)のFe 風の寝板印の上に、は21(μ)の Au M02、はさ 1(μ)の Ni M03及び以さ3(水)の Au M04を取 次メンキして、単純体数数を存成するチンプ級の 数数部の人び外帯電磁帯的 08のそれぞれを上記 装 数10の所定のチンプ数数部位(11g)及び外部な変 要は悪数(11h)(11l)のそれぞれに設ける。第2 A 図に示す工程終了数の上記差数00の平面図を名 小形化できるという和点を有するが、テップが使 歴層によつて完全に覆われているため熱放散性が 良好でないとと、テープを用いているために併発 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、私放散性が 良好でかつ信頼性の高い半導体装置のパンケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の類毎

る図に示す。次に載2B図において、上記チップ
政権部のにチップのを数値した後、ワイヤル
のプロとをそれぞれ Auの超数から成るワイヤので表
のプロとをそれぞれ Auの超数から成るワイヤので表
のプロとに致けられた上記外部電極部のでは、チップの及びワイヤのを一体とし
が成まった。な知のトランスファ・モールドは(おは
形法)を用いて、エボキッから成る関係モールド
層面を上記 芸の上に形成する。なお本実施別に
おいては、上記 街路モールド層のの厚さ t を 1

次に祝って図において、Fe のみを選択的にエッチングするが樹脂モールド度四及びAu 度 12はエッテングしないエッチング散、例えば塩化鉱二鉄(FeCt。)常液を用いて、基板印の裏面(11a) 豊からスプレーエッチングすることにより、上記基板印を除去して、第2 D頃に示すリードレスタイプのパッケーツ印を完成させる。上記エッチングによつて製出された Au 層位の下面のうち外部

福雪等59-208756(3)

上述のようにして完成されたパンケージのをプリント芸板上に実装する場合には、第2D胎に示す上記外部電板面(12b)(12c)をプリント芸板上の選体パタンに直接ペンダ付けして接続すればよい。

上述のは1 突然例の熱放散面 (12a) は、その動作時においてチップ III から発生する私の放散面となっている。 金属の熱伝導度は非常に高いので、チップ III から発生する熱は金属製のチップ収取即のを外方に向かつて迅速に促れて、熱放散師 (12a) から放散されることによつて効果的に致安される。しかし、より効果的にチップ III の発生剤を放去するためには、広い表面数を有する放為フィンの一部を上記熱放散面 (12a) に押し当てて空冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の第1契権的のパッケージのは第2人図~ 第2D圏に示すような簡単な工程によつて作ると

総5人四〜ボ5 C図は本苑明のボ2 実10 代による半海体表現のパンケージの関連方法を説明するための工程図である。以下ボ5 A 図から工程駅に表現する。

. まずボ5AMにおいて、以さ35(#)のCu

なお上述の第1実施例において、第2人間に示す場合と同様にチップ軟質部級及び外部電極配の PeCt」 格を設けた後に、基板で10の上面を原述の PeCt」 格を用いて係かにエッテングすることにより、第4人間に示すようにテップ軟度部の及び外部電源部の368の下部の基板でににアンダーカット部(11a)~(11f)を形成し、次に第2B図~第2D区と同様な方法によつで第4B図に示すパッケージのを

製の兼板別の上面に公知のフォトレジストを堕布 した长に所足のパターンニングを行う。 ないで Cu のみを退択的にエッチングするエッチング桜、例 えは既述のFeCt。路板を用いて上記者板GDの表面 を依かにエッチングすることによつて、上記書板 GDの表面にテップ収置部位 (11g)及び外部電気器 込 郡位(11b)(111)をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを禁去した秩に第5B図において、 第1 実施例と同様に、上記テップ歌優部位 (11g) にハンダ度四を介してテップ四を教養した甚、フ イヤポンデインダ佐によつてとのテンプGSと上記 外部発展投設部位(11h)(11i)とをそれぞれ Agの 四日から成るワイキロ9で放送する。なお本典的代 においては、徒述の駐由により、為1実務例で用 いたワイヤよりも狂の大きいワイヤを用いた。 仄 に第1兵和代と同様に供給モールド層のを上記室 板00上に形成する。次に上記書板00で乗り 実験例 と同様な方法でェッテンク飲去してパッケージ48 を発成させる。上記エンテングにより耳出された クイキCYの在記が外部電極部のGBとなり、またハ

ンデ州四の下面が熱放散出(234)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをブリント遊場上に実験する場合には、 第1実務例と 同様に、 第5C包に示す上記外部電板和の間をブリント遊び上の選件パタンに重接ハンダ付けして 後記すればよい。 このことから明らかなように、本実施例においてはワイヤ明の辞部をそのまま外部電機部のでとして用いるために、ワイヤ四の経を構成のように大きくするのが好ましい。 なお始故飲 (234) の 敬能は 縦1実施例と 同様である。

順を用いることも可能である。この場合には既述のエッテング収としては、ヒドラジンとエテレンジアミンとの非合意を用いればよい。 公明の効果

本説明に係る半級体製化のパンケージの製造方法によれば、その動作時において半路体製製から 発生する然の数数性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパンケージを、確めて簡優かつ安価な方。 姓によつて自治的に製造することができる。

4. 認施の簡単な説明

を用いることにより、Au 等の食金銭を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1 実施代の基板の材料は透択エッチングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また第2 実施例の基板の材料も Fe 等の他の金属であつてもよい。第1 実施的においてはさらに金属以外の材料、例えばボリイミドアミド系例

なお窓面に用いた符号において、

(1)2022224……… パッケーツ

(4)05/ ・・・・・・・・・・ チップ

(5)64 744

CU ···· ··· · 数板

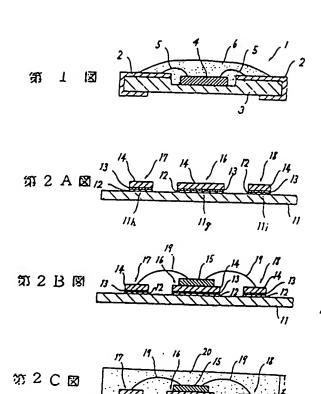
(11b)(11i) ···· 外部氧粒液状部位

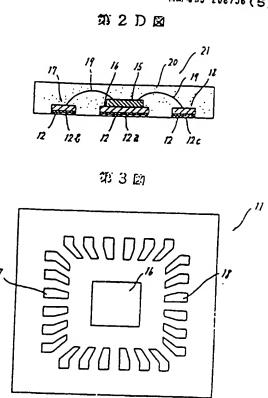
07728 ------ 外和電極能

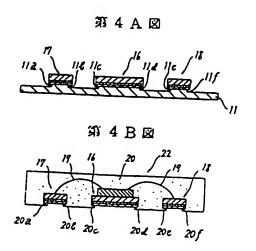
□ ・・・・・・・・・・ 利益モールド階

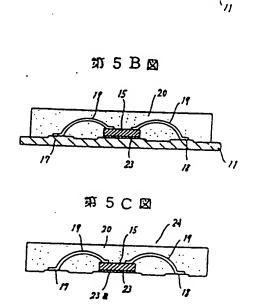
である。

7 杉椒安型









第5 A 図